氦质谱检漏仪

Helium Leak Detector

ZQJ-2000/2300



ZQJ-2300



ZQJ-2000

主要技术与性能指标

- 最小可检漏率：$<2\times10^{-11}$ Pa·m^3/s
- 反应时间： ≤ 2 s
- 启动时间： <7 min
- 漏率指示范围：1×10^{-11}—1×10^{-5} Pa·m^3/s
- 允许检漏口最高压力：1 000 Pa
- 用户接口： RS232、外控 IO

主要应用

主要用于真空系统检漏。应用领域包括真空制造、低温制冷、汽车制造、电子元件、锂电池、高压电气、燃气管道、航空航天、核工业、集成电路、新能源等行业

代表性应用成果

- 真空系统检漏
- 燃气管道检漏
- 半导体器件检漏

主要用户单位	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、核工业理化工程研究院、江苏南大光电材料股份有限公司、北京创世威纳科技有限公司、成都新连通低温设备有限公司
研制单位	北京中科科仪股份有限公司
联系方式	张彦海　010-82548090，15210997162　zhangyanhai@kyky.com.cn